2020年CSNS反角白光中子源用户研讨会(第四届)

Tuesday, 11 August 2020

<u>第二组: 裂变截面和全截面测量</u> - 会议 ID: 305 492 499 (08:30 - 10:15)

-Conveners: 刘 荣; 陈 金根

time [id]	title	presenter
08:30 [10]	Back-n 2019-2020年度裂变截面和全截面测量总体情况介绍	永浩,陈
08:45 [11]	Th-232裂变截面测量实验进展	智洲,任
09:02 [12]	Pu239裂变截面测量初步结果	长林, 兰
09:19 [13]	铍全截面实验进展	江博,白
09:36 [14]	Li-7全截面测量及初步实验数据处理	继峰,胡
09:53 [15]	合作讨论	